N33

# マシニングセンタに発生する幾何偏差の高精度検出 - 反射回数とロール測定精度の関係 -

金沢大学	金丸裕,浅川直紀,岡田将人,中藪俊博
石川県工業試験場	廣崎憲一,田村陽一
シグマ光機株式会社	谷内秀夫, 清水昭裕
津田駒工業株式会社	川原寛之
松浦機械製作所	天谷浩一

Highly accurate detection of geometric deviation on a machining center -Relationship between number of reflections and roll measurement accuracy-Kanazawa University Yu KANAMARU, Naoki ASAKAWA, Masato OKADA and Toshihiro NAKAYABU Industrial Research Institute of Ishikawa Kenichi HIROSAKI and Youichi TAMURA SIGMA KOKI CO., LTD. Hideo YACHI and Akihiro SHIMIZU TSUDAKOMA Corp. Hiroyuki KAWARA Matsuura Machinery Corporation Koichi AMAYA

On a machining tool, geometric deviations (positional and angular deviation) occur according to the movement of table, column, and so on. A laser measurement system has become popular, since it performs highly accurate measurement of the each geometric deviation except for roll deviation. In this paper, we focus on the improvement of measurement sensitivity of roll. For improvement of measurement sensitivity, reflecting prisms are attached on the rear-side of the interferometer to make number of laser path increase comparing with the conventional system. The measurement system is confirmed to have a sensitivity of  $3.2 \times 10^{-5}$  mm/" (detected length/unit angle of roll) at maximum, which is four times better comparing with the previously system. From the experimental results, it is confirmed that measurement sensitivity is increased in proportion to the number of laser path.

# <u>1. はじめに</u>

工作機械には、テーブルやコラムなどの移動に伴い位置偏差 (運動方向の位置偏差、運動方向に直角な2方向の直進偏差)と 角度偏差(ピッチ、ヨー、ロール)が発生する.これらの幾何偏 差を高精度に測定できる装置としてレーザ測長機が一般的に用 いられている.しかし、実用的な干渉計と反射鏡が開発されて いないためロール測定だけは未だに困難であり、測定には精密 水準器を代用している<sup>(1)</sup>.しかし水準器によるロール測定で は、移動機構の移動に伴う機械重心の移動が機械全体の倒れの 原因となり、測定値に影響を及ぼす可能性がある.また、鉛直 移動体に発生するロールについては水準器を使用できないとい う問題がある.そこで本報ではロールの測定に着目し、測定感 度を向上させるためレーザの往復回数(反射回数)を従来に比べ 増加させて実験を行った.その結果、レーザの往復回数と感度 の関係を確認することができたので報告する.

# 2. ロールの測定

図1に直進偏差(真直度)測定装置を上下2段に重ねて用いた ロール測定装置を示す.これは上下に長いハーフミラーと複屈 折プリズムで構成された干渉計,図のようにV形に配置した2 枚の平面鏡(以下V形反射鏡)と上下2段に分けた平行光を実現 するためのハーフミラーと反射鏡で構成される.この装置の測 定原理は,上段で測定した直進偏差 $\delta_1$ と下段で測定した直進偏 差 $\delta_2$ の差 $D(=\delta_1-\delta_2)$ を重ねた間隔2bより次式でロール  $\gamma$ を求め るものである.

$$\gamma = \frac{D}{2b} = \frac{\delta_1 - \delta_2}{2b} \tag{1}$$

ここで,直進偏差測定装置は照射された測長用レーザ光を複 屈折プリズムによりレーザ挟角2¢でP波(水平直線偏光)とS波 (上下直線偏光)に分光させ,直進偏差の変化に応じて各光(Pと S)の光路長が変化する.レーザによる検出長さΔと発生した直



進偏差 δとの関係は,式(2)のようになり,これを式(1)に代入 することで,式(3)のようにロールγを求めることができる.

$$\delta = \frac{\Delta}{(2\sin\phi)} \tag{2}$$

$$\gamma = \frac{\left(\frac{\Delta_1}{2\sin\phi} - \frac{\Delta_2}{2\sin\phi}\right)}{2b} = \frac{(\Delta_1 - \Delta_2)}{(4b\sin\phi)}$$
(3)

しかし,図1の方法では上下段の測定データの取得の際に,2 チャンネルを要する.そこで図2のように,上段と下段のPとS の並びを逆にすることで,1チャンネルでのロール検出を可能 にした.これは,2チャンネルのデータを干渉計の構造により引 き算していることになる.この装置でのロールγは以前の報告 結果<sup>(2)</sup>より次式によって求めることが出来る.

$$\gamma \cong \frac{\Delta}{\left(4b\sin\phi\right)} \tag{4}$$





Optical bench



(b) For 12 point



(c) For 16 point

(a) For 8 point

Fig.4 Cube corner prism (CCP)

### 3. 実験装置,方法

図3は光学ベンチ上で行ったレーザ測長機によるロール感度 校正時の機器配列を示す.レーザ測長機(ZYGO製ZMI4000:LH) とロール測定用干渉計(RI)は光学ベンチ上に固定してある.同 じく,光学ベンチ上にはV型反射鏡(RR)と干渉計との距離Lを 変化させるための移動ステージを固定してある.移動ステージ 上には,Z軸回りに回転する手動式微動回転台が固定してあり, 微動回転台上には RR と, ロールを X 方向からピッチとして検 出するためのピッチ測定用反射鏡(PR)を固定してある.ピッチ 測定用干渉計(PI)はステージ上に固定した.HMはハーフミ ラー, TM はターニングミラーを示す.用いたレーザ測長機の 分解能はシングルパスでλ/2048であり, ロールとピッチの各干 渉光は光ファイバー OF,, OF, で受光した.

図2はロール測定用干渉計と反射鏡の基本的な構成を示すも ので,V形反射鏡へのP波とS波の合計反射数は4回である.し かし、これではロール検出の感度が低いため、図4に示すよう な再帰反射プリズムを作製し、干渉計後部に固定することによ り,干渉計から光検出器へ戻ろうとする干渉光を再び干渉計へ 入射させ,当初の光路を逆に辿らせて反射鏡での合計反射数を 増加させた.今回は図4の(a),(b),(c)を用いて合計反射回数を4 回,8回,12回,16回とした場合の測定を行い,反射回数と感度 (単位ロールあたりの検出長さ)の関係と標準偏差による評価を 行った.

図5に干渉計と反射鏡の距離L=200mmの時に発生するロー ルに伴って検出される測長量を反射回数毎に比較したもの,表 1に回帰直線の傾き(ロール測定感度)を数値化して比較したも

のを示す.図5より、反射回数の増加に伴い傾きが急になって いることがわかる.また,回帰直線傾きはシステムの感度(単位 ロール当たりの検出長さ)に相当し,表1から反射回数に比例し て向上していることがわかる.

表2に反射回数に応じた標準偏差を比較したものを示す.こ れより,反射回数を増加させることによってデータのバラツキ も減少していることがわかる.なお,ロール測定感度はLに関 係しないことを確認している.

### 5.おわりに

今回開発したレーザ干渉計においてレーザの反射回数を変化 させた実験を行い,以下の結果を得た.

- (1) ロール検出感度は,4 点反射法で0.822 × 10<sup>-5</sup>(mm/"),8 点反 射法で 1.643 × 10<sup>-5</sup>(mm/"), 12 点反射法で 2.510 × 10<sup>-5</sup>(mm/"), 16 点反射法で 3.369 × 10-5(mm/")と推定された.
- (2)16点反射法では4点反射法の4倍の感度が得られることを確 認した.
- (3)反射回数を増加させると感度の向上だけでなく、バラツキを 抑えられることを確認した.

### 謝辞

本研究は,経済産業省の平成17~19年度地域新生コンソー シアム研究開発事業のフォロー研究として実施したものであり ,お世話になった経済産業省や財団法人石川産業創出支援機構 を始めとする関係各位に感謝いたします.

# 参考文献

- (1)Test conditions for machining centers -Part2, JIS B6336-2 (2002-01-20), Japanese Standard Association.
- (2) 中藪俊博, 岡路正博, 他:ロール測定用高性能レーザ干渉 計の開発,日本機械学会論文集,C編,75(756),2245-2252, 2009-08-25





Table1 Sensitivity of the system

	, <u>,</u>
Number of reflections	Sensitivity C(mm/")
4	$0.822 \times 10^{-5}$
8	$1.643 \times 10^{-5}$
12	$2.510 \times 10^{-5}$
16	$3.369 \times 10^{-5}$

Table2 Standard deviation of the system

Number of reflections	Standard deviation (")
4	2.481
8	1.437
12	0.598
16	0.289

4.結果